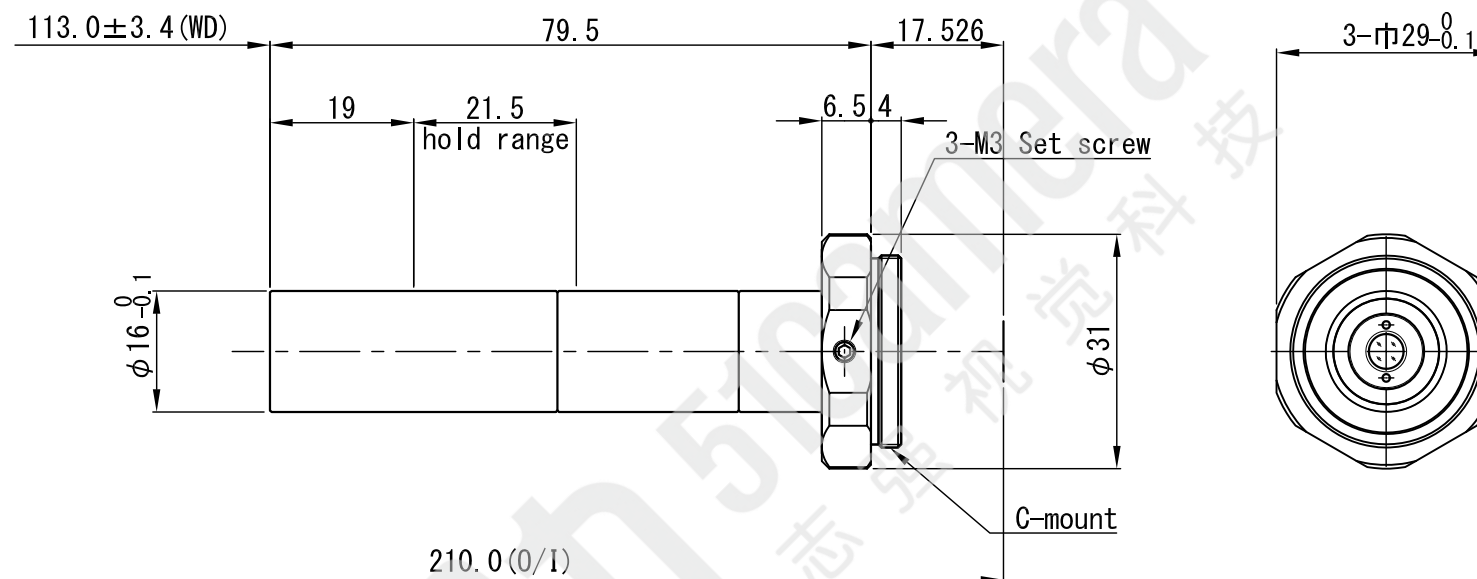




<u>MATERIAL</u> 材料		—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>UNIT</u>	<u>METHOD</u> 図法
<u>TREATMENT</u> 処理		—		<u>FINISHING</u> 仕上		—		mm	
<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点		—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—			
<u>APPROVED</u>	<u>CHECKED</u>	<u>DESIGNED</u>	<u>DRAWN</u>	<u>TOLERANCE</u> 一般公差	—	<u>REMARK</u>	T S - A P T 1 X 1 1 0		
竹澤	木村	阿部(敏)	藤井	<u>ANGLE</u> 角度	—	適用(機種名)			
				<u>SCALE</u>	1 / 1	<u>NAME</u>	Drawing / 外觀図		
				<u>DATE</u>	' 22. 11. 29	<u>DRAW NO.</u>	M 0 2 5 5 H - A 0 0 1 0 0		



NO. × 箇所

REVISION 訂正事項

DATE

NAME